

多元技術融合光プロセス研究会

入会案内書

● 研究会の背景と目的

- ・近年様々な光源が開発され、発展しています。
- ・光技術は、現代の産業の様々なシーンで利用されています。
- ・また光技術は、様々な材料やデバイスに適用されています。
- ・更にその構造形態も様々です。
- ・そのため、必要な技術也多岐に亘ります。

しかし光プロセスは比較的新しい技術分野であるため、必ずしも有効な技術として確立されておられません。そこで、様々なメーカ、ユーザ、大学などに属する、これまで出会うことのなかった多元的な技術の持ち主が一堂に会し、それら技術を効果的に融合して、有効な光プロセス技術を開発するための議論の場の提供を「多元技術融合光プロセス研究会」の目的としております。

● 研究会の活動

- ・ 光プロセスの適用分野ごとに、年間 5 回の研究会を開催しています。
- ・ 地方開催時には工場・施設見学会を併催しています。
- ・ 各研究会終了後に、会員間の交流や、講師の方々との更なるディスカッション、名刺の交換等を目的とした、交流会(懇親会)を開催しております(交流会参加費 ¥1,000)。

● 研究会 一般参加費 1 人 1 回 15,000 円

● 年会費 (年間参加費)

◎ 正会員 (研究会参加票 8 枚配布)

一般 50,000 円

大学・公的機関 30,000 円

大手企業の皆様、および 大学の教授・国立公立研究所のグループリーダーの皆様におかれましては、正会員でご登録をお願いいたしたく存じます。

◎ 準会員 (研究会参加票 4 枚配布) 30,000 円

準会員は、中小企業の皆様、および 大学・国立公立研究所の若手スタッフ用に準備させていただいています。

※ 会員から参加票を入手された方も無料で研究会に参加できますので、参加票をご活用ください。

● 入会方法

- ・ 入会ご希望の方は、当研究会 HP の問合せフォームに記入し、本文欄に当研究会への「入会申し込み」であること、および正会員／準会員の別を明記してお申込み下さい。

http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp_postmail.html

- ・ 受付後、請求書をお送りしますので、期日までに指定口座へご入金ください。

多元技術融合光プロセス研究会

2019 年度 研究会+交流会 開催予定

	日 程	会 場
第 1 回	7 月 9 日(火)	産総研・臨海副都心センター 別館 11 階会議室
	光応用プロセスの基礎と先端技術	
第 2 回	8 月 30 日(金)	産総研・臨海副都心センター 別館 11 階会議室
	レーザー加工技術の最新動向	
第 3 回	11 月 5 日(火)	産総研・臨海副都心センター 別館 11 階会議室
	レーザー微細加工とその周辺技術の最新動向	
第 4 回	12 月 3 日(火)	東京大学・柏キャンパス(見学会併催)
	光源、デリバリー	
第 5 回	20 年 3 月 3 日(火)	産総研・臨海副都心センター 別館 11 階会議室
	光が拓く豊かな未来	

※研究会を欠席された会員には、当日の配布資料を後日郵送させていただきます。

● 申込み・問合せ:

一般財団法人光産業技術振興協会 開発部 潮田 伊織
〒112-0014 東京都文京区関口 1-20-10
住友江戸川橋駅前ビル 7F
TEL:03-5225-6431 FAX:03-5225-6435

多元技術融合光プロセス研究会

ホームページ : <http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>

問合せフォーム : http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp_postmail.html